LIQUID JET RECORDING APPARATUS	
Patent Number:	JP59138461
Publication date:	1984-08-08
Inventor(s):	HARA TOSHITAMI; others: 02
Applicant(s):	CANON KK
Requested Patent:	☐ <u>JP59138461</u>
Application Number:	JP19830012444 19830128
Priority Number(s):	
IPC Classification:	B41J3/04
EC Classification:	
Equivalents:	
Abstract	
PURPOSE:To record an image increased in the faithfulness of the response to a recording signal and high in resolving power and quality at a high speed in a liquid jet recording apparatus, by providing an opening separate from an emitting port on a liquid flowline. CONSTITUTION:An opening 119 separate from an orifice 108 is provided in order to prevent the non-stabilization in the emission of a liquid from the orifice caused by such a state that air bubbles are stayed in the deep part (in the vicinity of a front wall plate 103) of a liquid flowline 118 during ink filling and achieves an auxiliary function for venting a part of air present in the liquid flowline during ink filling and not venting only from the orifice 108. The liquid flowline between the orifice 108 and the opening 119 efficiently performs the emission of the liquid from the orifice 108 and, in order to prevent the emission of the liquid from the opening 119 when heat energy is imparted to the liquid from the heat acting surface 115, the shape of a partition wall 117 may be determined so as to make the liquid flowline narrow. One or more of the opening 119 is usually provided to the deepest part of the liquid flowline, that is, in close vicinity of the front wall plate 103 and the diameter thereof is pref. made smaller than that of the orifice	

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—138461

⑤ Int. Cl.³B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C **43公開** 昭和59年(1984)8月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈液体噴射記録装置

願 昭58—12444

②出 願 昭58(1983)1月28日

70発 明 者 原利民

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 矢野泰弘

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 春田昌宏

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

個代 理 人 弁理士 若林忠

明 細 1

1.発明の名称

创特

液体喷射記錄裝置

- 2.特許請求の範囲
 - 1. 熱エネルギーの利用によって液体を吐出し飛 翔的液滴を形成するために設けられた複数の吐 出口と、これ等の吐出口に連通し、前記飛翔的 被摘を形成するための液体が供給される液室 と、該液室に前記液体を供給するための供給口 と、前記吐出口のそれぞれに対応して設けられ た、前記熱エネルギーを発生する手段としての 複数の電気熱変換体とを具備し、設電気熱変換 体のそれぞれは、発生される熱エネルギーが前 記液体に作用する面としての熱作用面を前配液 室の底面に有し、前記吐出口のそれぞれは、鉄 底面に相い向かいあって設けられ、前記液 室内 に、それぞれ隣接する熱作用面間及び吐出口間 を開離する隔離壁が設けられ、それぞれの吐出 口毎に前記液体の液流路を有する液体噴射配録 装置に於いて、前記被流路上に吐出口とは別の

1

第を2の開口が設けられてなることを特徴とする液体噴射記録装置。

- 2. 前記吐出口とそれに対応する前記第2の閉口 との間の液流路が狭ばめられてなる特許請求の 範囲第1項記載の液体噴射記量装置。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、吐出口より液体を吐出することで形成された 服期的 液滴を用いて記録を行う液体 噴射 ・記録装置、殊に熱エネルギーを利用する液体 噴射 記録装置に関する。

液体噴射記録装置には、種々の方式があるが、その中でも、例えば独国公開公報(OLS)2844005号公報に開示された液体噴射記録装置は、高速カラー記録が容易であって、その出力部の主要部である記録へッドは、記録用の液体を吐出して、飛翔的液滴を形成するための吐出口(オリフィス)を初め液滴を形成することができるために、記録へッドとして全体的にはコンパクト化が計れ、且つ量産に向くこと、更には半導体分野において技術の進步と

特開昭59-138461 (2)

<equation-block>は割性の向上が著しいIC技術やマイクロ加工技術の長所を十二分に利用することで長尺化及び面状化(2次元化)が容易であること等のために、 最近富みに熱い往目を集めている。

しかしながら、従来の記録ヘッドは、マルチオ リフィス化タイプの場合、各オリフィスに対応し た液流路を設け、該液流路毎に、該液流路を満た す液体に熱エネルギーを作用させて対応するオリ フィスより液体を吐出して、腌糊的液体を形成す る手段としての世気熱変換体が設けられ、各般流 路には、各液流路に進通している共通液室より液 体が供給される構造となっているために、高密度 にオリフィスを配列する構造にすると前記の各液 流路 は 必然的に 狭くなって 液 流路 壁 抵抗が 増大 し、このためインク詰めの際に鉄流路内に存在す る空気が必ずしも全てオリフィスから抜けずに液 流路の奥に溜まり、この滞留気泡がオリフィスか らの安定的吐出に悪影響を与える干渉作用を引き 起す。従って、このような干渉作用があると、各 オリフィスから吐出される液体の吐出状態は不安

3

窓内にそれぞれ 験接する熱作用面間及び吐出口間を隔離する隔離壁が設けられ、それぞれの吐出口毎に前記液体の液逸路を有する液体噴射記録装置に於いて、前記液遊路上に吐出口とは別の第2の開口が設けられてなることを特徴とする。

上記のような構成を有する本発明の液体噴射記録装置は、記録信号に対する応答の忠実性と確実性に優れ、高解像度で高品質の画像を高速で記録することができる。

以下、本発明を図面に従って、更に具体的に説明する。

第1 図乃至第3 図は、本発明に係る液体噴射記録装置の概要を示した図であり、第1 図は模式的斜視図、第2 図は第1 図の一点鎖線 A B で切断した場合の模式的切断図、第3 図は内部構造を説明するための模式的分解図である。

第1 図乃至第3 図に示される液体吸射記録装置 100 は、基板101 と、基板101 上に設けられた n 個の電気変換体102 (図においては、第一番 目、第二番目及び第n番目の電気変換体が示され 定になり、形成される液滴の飛翔スピード、飛翔 方向、液滴怪等が安定せず、品質の高い画像を記録することができなくなる場合が少なくない。

本発明は、上記の諸点に鑑み成されたものであって、高密度で高速記録が容易に行える液体噴射記録装置を提供することを主たる目的とする。

木発明の別の目的は、高品質の画像記録に適した液体噴射記録装置を提供することである。

4

ている)と、 被室 110 を形成するための、 前盤板 103 、 後壁板 105 及びこれ等の壁板 103 、 105 にその内端で挟持されている二つの側壁板 104-! 、104-2 (第 1 図では一方の側壁板 は見えないが、 第 3 図にその一部が見える)と、 それぞれ降接する熱作用面間及び吐出口を隔離し、 それぞれの吐出口 6 に 液 流路 118を形成するため 液室 110内に設けられる 隔離 埋 117と、 各 電気変換体に対応して設けられる オリフィス 108 を構成する 貫孔 108 が設けられる オリフィス 板 107 と、 側壁板 104-! の後方側面に付設された液室 110 に液体を供給するために設けられる供給管 108 とで主に構成される。

電気変換体102 は、基板101 上に基板側から順に発熱抵抗層111 、発熱抵抗層111 の一部を除いて発熱抵抗層111 上に並列的に設けられた、選択電極112 、共通電極114 、液室110 内の液体に直接接触する部分には少なくとも設けられている保護層113 とで構成される。

発熱抵抗層111 は選択電板112 と共通電極114

特開昭59-138461 (3)

とを通じて通世されることによって、これ等の電機の間の無発生部118で主に無エネルギーを発生する。無作用面115は、発生した無が液体に作用するところであり、無発生部116と密接な関係がある。この無作用面115での無作用により液体中にパブルが発生し、その圧力エネルギーにより液体中にパブルが発生し、その圧力エネルギーにより液体がオリフィス108から飛翔的液滴となって・出される。

電気変換体102 のそれぞれを記録信号に従って 駅勤させて所定のオリフィス108 から液滴を吐出 させるには、選択される選択電極112 と共通電極 114 とを通じて信号電圧を供給することによって 実施される。

以上説明した従前の液体噴射記録装置の構成に加え、本発明の液体噴射記録装置に於いては、それぞれの液流路上に、オリフィス108 とは別の第2の間口118 が設けられる。

この第2の閉口119 は、前述したインク結めの 際に液流路118 の奥(前壁板103 の近傍)に空気

7

以下、本発明を実施例に従ってより具体的に説明する。

夹施例 1

表面を無酸化してSiO2層を 3mpに形成したSi 基板をエッチングにより共通液室部分として 100 mp り除いた。次に発熱抵抗層としてTa層を2000 A IV、電板としてAI層を 1mp I 技層した後、フォトリソ工程により形状 80mx × 100mm の熱発生部(ヒーター)アレーを125 mm ビッチで形成した。また、Ta層の酸化防止及びインク液の浸透防止、液体が熱エネルギーを受けた際に発生されるバブルによる耐機械的衝撃用の限として、SiO2層 0.5 mm IV、SiC 層 1mm IP を顧次スパッタリングにより 独層して保護層を形成した。

次にこの基板上に第1~4図で示されるような 高さが30mmの隔離時、前壁板、後壁板、二つの側壁板、オリフィス板及び供給管を設置し液体噴射記録装置を作製した。隔離性で仕切られる液流路の幅は、広い部分で80mm、挟い部分で20mmであり、共通液室(ここでは隔離性で仕切られてい

他が締留することによるオリフィスから液吐出の不安定化を防止するために設けられるもので、インク請め際に液流路内に存在する空気がオリフィス108 からだけでは抜けない部分を抜く補助的な役割を果す。

第4 図は第1~3 図に示した液体噴射記録装置の液流路部分の部分拡大図であり、オリフィス108 と第2 の関ロ118 との間の液流路は、オリフィスからの液吐出を効率的に行ない、かつ熱作用間115 から液体に熱エネルギーが与えられた誤に第2 の関ロから液吐出が生じないようにするために、この第4 図に示されるように挟ばめられるよう隔離壁117 の形状を定めるのがよい。

第2の明ロ119 は、一般に液流路の最も奥、すなわち前壁板 103に近接して、1個以上設けられ、その径はオリフィス108 より小さいものであることが好ましい。

第 5 a 図及び第 5 b 図は、本発明の液体噴射記録装置における隔離壁 117 及び第 2 の開口 119 の設置様式の好適な変形例を示した模式図である。

8

る被流路部分は含まない)と無作用前間の距離は800 mm、無作用面と被流路幅が20mmになる部分までの距離は50mm、流路幅が20mmの部分の長さは50mm、第2の開口が設けられる第4図右奥の部分は幅80mm、長さ 100mmであった。オリフィス板は30mm厚のニクロム板からなり、エッチングにより40mm径のオリフィスがそれぞれの無作用面の中央の真上から50mm共通被室側に位置し、20mm径の第2の開口がそれぞれの液流路の奥から25mmのところに位置するよう形成されている。

この液体噴射記録装置に対して 6 μ sec の矩形 電圧を与えて駆動させた。この場合の液滴吐出の 最高周波数応答f max は7KHzであり、各オリフィス間の液滴吐出のバラツキはなかった。また、吐 出スピードも各オリフィスで12m/sec とほぼ均一 であり、第2の開口からは、液の吐出は全く生じ なかった。

他方、第2の開口がなく、他は全く同様にして 製作された液体噴射記録装置に対して同様な吐出 試験を実施したところ、各オリフィス間で最高周

特開昭59-138461 (4)

117:隔離壁

118:液流路

119: 第2の開口

特許山顧人 キャノン株式会社 代理人 若 林 忠

被数応答 f max は 4~7KH2、吐出スピードは 3~10m/sec とパラツキが大きかった。

4. 図面の簡単な説明

第12万至第42回は、本発明に係る液体噴射記録装置の概要を示した図であり、第12回は模式的斜視図、第2回は第1回の一点銅線ABで切断した場合の模式的切断図、第3回は内部構造を説明するための模式的分解図、第4回は液流路部分の部分拡大平面図である。第5a及び5b回は本発明の液体噴射記録装置に於ける隔離壁及び第2の則口の設置様式の変形例を示した模式図である。

100:液体喷射記録裝置

101: 基板

102: 電気変換体

103:前壁板

104: 倒壁板

105:後壁板

04. ps == 4x

100. 12. 12. 12.

108:供給管

107:オリフィス板

108: オリフィス

109: 貫孔

110: 液室

111: 発熱抵抗層

112:選択電機

113:保護局

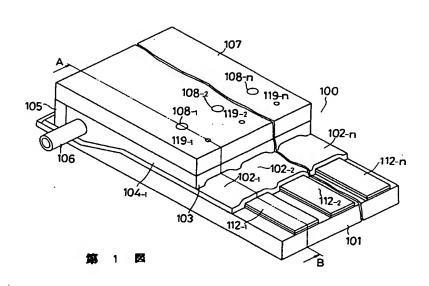
114:共通電板

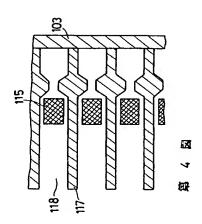
115: 熱作用面

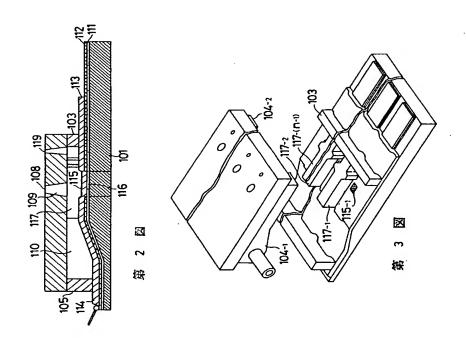
118: 熱発生部

1 1

1 2







特開昭59-138461 (6)

